

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
 высшего образования  
 «Владимирский государственный университет  
 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  
 (ВлГУ)

Институт прикладной математики, физики и информатики

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

\_\_\_\_\_ К.С. Хорьков

« 30 » \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ 2021 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**МИКРООПТИКА И ФОТОНИКА**

**направление подготовки / специальность**

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии  
 \_\_\_\_\_  
 (код и наименование направления подготовки (специальности))

**направленность (профиль) подготовки**

Лазерные и квантовые технологии  
 \_\_\_\_\_  
 (направленность (профиль) подготовки))

г. Владимир

2021

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Микрооптика и фотоника» является формирование знаний в области базовых принципов функционирования и конструирования оптических элементов и устройств, реализуемых на микроуровне.

Задачи:

- получение знаний о последних достижениях в области микрооптики и фотоники, формирование у студентов научного мышления и современной естественнонаучной картины мира;
- изучение основных эффектов, процессов и явлений, определяющих функционирование элементов и устройств на микроуровне в оптическом диапазоне;
- изучение методов анализа и расчета элементов и систем микрооптики и фотоники;
- ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей измерений

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Микрооптика и фотоника» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-1. Способен анализировать задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем	<p>ПК-1.1. Знает принципы генерации излучения лазерами, элементную базу лазерной техники, основные типы и характеристики оптических систем лазерных оптико-электронных приборов и оборудования, принципы конструирования лазерных оптико-электронных приборов, их узлов и элементов, опасные и вредные эксплуатационные факторы, их предельно-допустимые уровни воздействия на человека, технику и окружающую среду при эксплуатации лазерных систем и технологий;</p> <p>ПК-1.2. Умеет определять параметры и характеристики элементов лазерных систем и технологий для заданных условий и режимов эксплуатации, анализировать взаимодействие лазерного излучения с материалами и средами, применять информационные ресурсы и технологии, представлять информацию в систематизированном виде, работать с научно-технической литературой и информацией;</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками работы со средствами компьютерного проектирования, используемыми при конструировании узлов и блоков лазерных комплексов, навыками проектирования типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> основные физические и математические законы, модели физических процессов, лежащих в основе принципов действия объектов микрооптики и фотоники.</li> </ul> <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> решать задачи, использовать математический аппарат и численные методы компьютерного моделирования объектов микрооптики и фотоники.</li> </ul> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> математическим аппаратом и методами компьютерных технологий для моделирования объектов микрооптики и фотоники.</li> </ul>	<p>Отчёты по лабораторным работам.</p> <p>Контрольные вопросы к лабораторным работам.</p> <p>Контрольные вопросы к рейтинг-контролю и промежуточной аттестации.</p>
ПК-3. Способен рассчитывать,	ПК-3.1. Знает принципы конструирования лазерных оптико-электронных приборов, их	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> основные типы и характеристики оптических</li> </ul>	Отчёты по лабораторным работам.

<p>проектировать и конструировать типовые системы, приборы, узлы и детали лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем</p>	<p>узлов и элементов, элементную базу, используемую в изделиях лазерной техники. ПК-3.2. Умеет выбирать метод(ы) расчёта при разработке лазерных приборов и систем, рассчитывать параметры и характеристики оптического узла лазерных приборов и систем, конструировать типовые детали и узлы лазерной техники, подбирать по заданным параметрам и характеристикам элементную базу лазерных приборов и систем. ПК-3.3. Владеет прикладными программами расчёта лазерных оптико-электронных приборов, компьютерными технологиями расчёта и конструирования лазерных оптико-электронных приборов;</p>	<p>микроэлементов и устройств, оборудования и технологий фотоники; Умеет: <input type="checkbox"/> выбирать метод(ы) расчёта при разработке элементов микрооптики и фотоники; <input type="checkbox"/> рассчитывать параметры и характеристики оптических микроэлементов; <input type="checkbox"/> подбирать по заданным параметрам и характеристикам элементную базу лазерных приборов и систем; <input type="checkbox"/> представлять и оформлять результаты проектно-конструкторской деятельности при разработке лазерных приборов, систем и технологий. Владеет: <input type="checkbox"/> прикладными программами расчёта оптических микроэлементов и устройств.</p>	<p>Контрольные вопросы к лабораторным работам.  Контрольные вопросы к рейтинг-контролю и промежуточной аттестации.</p>
<p>ПК-4. Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по отдельным разделам темы в области лазерных и квантовых технологий</p>	<p>ПК-4.1. Знает методы и средства планирования и организации исследований и разработок в области лазерных и квантовых технологий, методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации. ПК-4.2. Умеет находить аналитические решения задач квантовой теории, применять нормативную документацию, связанную с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, применять методы проведения экспериментов. ПК-4.3. Владеет методами организации и проведения измерений и исследований в области лазерных и квантовых технологий, включая планирование, разработку, организацию и проведение исследований, навыками применения математического аппарата для решения типовых задач квантовой механики, составления отчётов (разделов отчётов) по теме или по результатам проведённых экспериментов.</p>	<p>Знает: <input type="checkbox"/> базовое контрольно-измерительное оборудование для метрологического обеспечения исследований и промышленного производства наноматериалов и микрокомпонентов фотоники. Умеет: <input checked="" type="checkbox"/> осуществлять диагностику неполадок и частичный ремонт измерительного, диагностического, технологического оборудования; <input type="checkbox"/> оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Владеет: <input type="checkbox"/> методами организации и проведения измерений и исследований в области микрооптики и фотоники.</p>	<p>Отчёты по лабораторным работам.  Контрольные вопросы к лабораторным работам.  Контрольные вопросы к рейтинг-контролю и промежуточной аттестации.</p>

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Тематический план  
форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Недели семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической		
1	Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.	8	1	2	1	2	6	2	рейтинг-контроль №1
2	Твердотельные источники и приемники излучения.	8	2-3	4	2	4		4	
2	Оптические волноводы.	8	4-5	5	2	4	6	4	рейтинг-контроль №2
	Фотонные кристаллы и голография	8	6-7	8	2	4		4	рейтинг-контроль №3
3	Оптические микроэлементы и устройства	8	8-9	8	2	4	6	4	
Всего за 8 семестр:		–	–	27	9	18	18	18	экзамен, 36
Наличие в дисциплине КП/КР		–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по дисциплине		–	–	27	9	18	18	18	экзамен, 36

### Содержание лекционных занятий по дисциплине

#### Раздел 1. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.

Тема 1. Излучение и вещество.

Содержание темы. Квантовые размерные эффекты. Способы управления оптическим излучением.

#### Раздел 2. Твердотельные источники и приемники излучения

Тема 1. Источники излучения.

Содержание темы. Источники некогерентного излучения. Твердотельные лазеры.

Тема 2. Твердотельные приемники излучения.

Содержание темы. Оптические резонаторы, добротность. Моды лазерного резонатора. Фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фотоумножители. ПЗС линейки и матрицы, микроканальные пластины.

#### Раздел 3. Оптические волноводы.

Тема 1. Объемные и планарные оптические волноводы.

Содержание темы. Основные критерии. Отличия. Диаграммы.

Тема 2. Волноводные структуры в объемных образцах.

Содержание темы. Основные критерии. Отличия. Диаграммы.

#### Раздел 4. Фотонные кристаллы и голография.

Тема 1. Фотонные и поляритонные кристаллы.

Содержание темы. Основные критерии. Отличия. Диаграммы.

Тема 2. Способы голографической записи.

Содержание темы. Объемная голография и фоточувствительные материалы для голографии. Голограммные и дифракционные оптические элементы. Голографическая интерферометрия, голографическая память, оптико-голографическая обработка информации.

#### Раздел 5. Оптические микроэлементы и устройства.

Тема 1. Основные компоненты интегрально-оптических схем.

Содержание темы. Элементы и блоки элементов. Принципы действия.

Тема 2. Микрооптомеханические схемы

Содержание тем. Микрооптические элементы и их функционал.

### Содержание практических занятий по дисциплине

#### Раздел 1. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.

Тема 1. Излучение и вещество.

Содержание занятий. Расчет концентрации частиц коллоидного раствора.

#### Раздел 2. Твердотельные источники и приемники излучения.

Тема 1. Источники излучения.

Содержание занятий. Расчет параметров оптических схем.

### **Раздел 3. Оптические волноводы.**

Тема 2. Волноводные структуры в объемных образцах.

Содержание занятий. Изучение технологии сварки оптических волокон. Расчет потерь соединения волокна.

### **Раздел 4. Фотонные кристаллы и голография.**

Тема 2. Способы голографической записи.

Содержание занятия. Обзор способов и методов голографической записи.

### **Раздел 5. Оптические микроэлементы и устройства.**

Тема 2. Микрооптомеханические схемы.

Содержание занятий. Исследование параметров лазерных диодов на основе гетероструктур.

## **Содержание лабораторных занятий по дисциплине**

### **Раздел 1. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.**

Тема 1. Излучение и вещество.

Содержание занятий. Исследование коллоидных растворов, допированных наночастицами благородных металлов

### **Раздел 2. Твердотельные источники и приемники излучения.**

Тема 1. Источники излучения.

Содержание практических/лабораторных занятий. Построение оптических схем в программе Zemax. Оптимизация оптических схем.

### **Раздел 3. Оптические волноводы.**

Тема 1. Объемные и планарные оптические волноводы.

Содержание практических/лабораторных занятий. Формирование оптических структур в прозрачных материалах.

Тема 2. Волноводные структуры в объемных образцах.

Содержание практических/лабораторных занятий. Изучение технологии сварки оптических волокон. Соединение оптического волокна.

### **Раздел 4. Фотонные кристаллы и голография.**

Тема 1. Фотонные и поляритонные кристаллы.

Содержание практических/лабораторных занятий. Модификация показателя преломления в прозрачных материалах фемтосекундным лазерным излучением.

### **Раздел 5. Оптические микроэлементы и устройства.**

Тема 1. Основные компоненты интегрально-оптических схем.

Содержание практических/лабораторных занятий. Исследование лазерных диодов.

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

### **5.1. Текущий контроль успеваемости**

#### **Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №1**

- 1) Оптические константы, световые лучи.
- 2) Отражение и преломление света на границе раздела двух сред, явление полного внутреннего отражения, прохождение света через поглощающие среды.
- 3) Электромагнитные волны, уравнение Максвелла и граничные условия.
- 4) Интерференция и дифракция света, комплексный показатель преломления, показатель поглощения.
- 5) Фазовая и групповая скорость света, дисперсия, соотношение Крамерса-Кронига.
- 6) Поляризация плоских волн, распространение света в изотропных и анизотропных средах, двойное лучепреломление.
- 7) Оптическая активность и фарадеевское вращение.

- 8) Квантовые переходы при взаимодействии с электромагнитным излучением.
- 9) Спонтанное и вынужденное излучение, коэффициенты Эйнштейна.
- 10) Кинетические уравнения, усиление и генерация оптического излучения.
- 11) Монохроматичность, поляризация, когерентность, направленность лазерных пучков.
- 12) Пространственное, амплитудное, поляризационное, частотное, временное и фазовое преобразование лазерных пучков.
- 13) Нелинейные явления второго порядка, электромагнитная формулировка нелинейного взаимодействия.
- 14) Нелинейная поляризуемость кристалла и нелинейные оптические эффекты.
- 15) Генерация гармоник.
- 16) Условие фазового синхронизма.
- 17) Параметрические преобразования в оптике, настройка частоты в параметрических генераторах.
- 18) Модуляторы на основе оптической нелинейности.
- 19) Нелинейная оптика и молекулярное рассеяние света.
- 20) Зеркальное отражение, микрошероховатость поверхности и геометрические неоднородности
- 21) Многослойные низкоразмерные композиции.
- 22) Квантовые ограничения. Размерные эффекты.
- 23) Методы получения наночастиц и наноматериалов.
- 24) Квантовые точки, квантовая проволока, нанослои.
- 25) Периодические квантово-размерные гетероструктуры.
- 26) Электронный спектр двумерных и одномерных систем.
- 27) Оптические переходы в квантово-размерных структурах.
- 28) Электрооптические методы управления оптическим излучением.
- 29) Акустооптические методы управления оптическим излучением.
- 30) Магнитооптические методы управления оптическим излучением.

#### **Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №2**

- 1) Инжекционные источники света на основе гомо- и гетеропереходов.
- 2) Излучатели с преобразователем спектрального состава излучения.
- 3) Инфракрасные излучатели.
- 4) Лазеры на кристаллах и стеклах.
- 5) Основные способы получения лазерной керамики.
- 6) Оптические резонаторы, добротность.
- 7) Моды лазерного резонатора.
- 8) Лазеры с селекцией мод, перестраиваемые и частотно-модулированные лазеры.
- 9) Инжекционные лазеры на гетеропереходах.
- 10) Фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фотоумножители.
- 11) Спектральные, энергетические, частотные характеристики.
- 12) ПЗС линейки и матрицы, микроканальные пластины.
- 13) Основные понятия теории волноводов. Полное внутреннее отражение. Потери и усиление оптических сигналов.
- 14) Объемные и планарные оптические волноводы.
- 15) Распределение мощности, соотношения для лучевого и волнового приближений.
- 16) Нелинейно-оптические эффекты в брэгговских волноводах.
- 17) Механизмы возникновения потерь в оптических волноводах.
- 18) Элементы теории оптических наноантенн.
- 19) Соединение и сращивание оптических волокон.
- 20) Оптические мультиплексоры и демultipлексоры.

#### **Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №3**

- 1) Фотонные кристаллы и метаматериалы. Понятие запрещенной зоны.
- 2) Распространение света в фотонных материалах с запрещенной зоной.
- 3) Моделирование оптических эффектов в фотонных кристаллах.

- 4) Способы получения реальных фотонных кристаллов.
- 5) Отрицательный показатель преломления. Метаматериалы и гиперболические материалы.
- 6) Металповерхности. Аномальное преломление и отражение.
- 7) Коллоидные растворы.
- 8) Основы локально усиленной оптической микроскопии и спектроскопии.
- 9) Формирование изображений и отображение информации с помощью голограммной оптики и голографических систем.
- 10) Объемная голография и фоточувствительные материалы для голографии
- 11) Голограммные и дифракционные оптические элементы
- 12) Голографическая интерферометрия, голографическая память, оптико-голографическая обработка информации
- 13) Способы диагностики нано- и микроустройств.
- 14) Устройства и способы ввода и вывода излучения.
- 15) Оптические распределительные и коммутационные устройства, направленные ответвители, переключатели.
- 16) Оптические спектральные фильтры, интерференционные покрытия.
- 17) Управляемые зеркала и дифракционные решетки.
- 18) Линзы Френеля, фокусирующие компоненты интегральной оптики.
- 19) Оптомеханические ключи.
- 20) Механические сканирующие микрзеркала, линзы, модуляторы и дифракционные решетки.

### **5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен).**

#### **Примерный перечень вопросов к экзамену**

- 1) Квантово-размерные эффекты.
- 2) Основные положения геометрической оптики.
- 3) Классические размерные эффекты.
- 4) Основные положения волновой оптики.
- 5) Источники некогерентного излучения.
- 6) Основные положения квантовой оптики
- 7) Твердотельные лазеры.
- 8) Основные положения нелинейной оптики.
- 9) Формирование волноводных структур в прозрачных средах.
- 10) Твердотельные приемники излучения.
- 11) Объемные и планарные оптические волноводы.
- 12) Методы управления оптическим излучением.
- 13) Основные компоненты интегрально-оптических схем.
- 14) Фотонные кристаллы. Распространение света в фотонных материалах.
- 15) Физические особенности работы гетероструктур.
- 16) Микрооптомеханические схемы.
- 17) Объемная голография и фоточувствительные материалы для голографии.
- 18) Способы получения лазерной нанокерамики.
- 19) Основные понятия теории волноводов.
- 20) Метаматериалы и гиперболические материалы.

### **5.3. Самостоятельная работа обучающегося.**

#### **Вопросы для самостоятельной работы студентов**

- 1) Особенности взаимодействия электромагнитных волн с микрообъектами.
- 2) Уравнения для расчёта фотонных кристаллов.
- 3) Выбор материалов оптических компонентов лазерных систем.
- 4) Технологический процесс изготовления активных элементов лазерных систем.
- 5) Методы оценки параметров лазерных устройств.
- 6) Микро и нанолазеры.
- 7) Механизмы формирования эпитаксиальных пленок.
- 8) Технология пробоподготовки материалов.

- 9) Эффект Доплера, сдвиг и уширение линий.
- 10) Эффекты Физо и Саньяка.
- 11) Волоконно-оптические гироскопы.
- 12) Методы фазовой коррекции волнового фронта.
- 13) Особенности гиперболических материалов.
- 14) Технологии в области защитных голограмм.
- 15) Голографическая память.
- 16) Оптические системы искусственного интеллекта.
- 17) Сверхскоростные способы передачи и обработки информации.
- 18) Системы на основе наноразмерных и фотонно-кристаллических структур.
- 19) Системы оптических и квантовых вычислений и оптические компьютеры.
- 20) Интеграция механических, оптических и электронных компонентов на микроуровне.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
<b>Основная литература</b>		
1. Введение в фемтонанопластику. Фундаментальные основы и лазерные методы управляемого получения и диагностики наноструктурированных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.М. Аракелян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос	2015	<a href="http://www.iprbooks-hop.ru/40504.html">http://www.iprbooks-hop.ru/40504.html</a>
2. Белов Н.П. Физические основы квантовой электроники [Электронный ресурс] / Белов Н.П., Шерстобитова А.С., Яськов А.Д. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Университет ИТМО, 2014. - 65 с.	2014	<a href="http://www.iprbooks-hop.ru/65346.html">http://www.iprbooks-hop.ru/65346.html</a>
3. Ташлыкова-Бушкевич И.И. Физика. Часть 2. Оптика. Квантовая физика. Строение и физические свойства вещества [Электронный ресурс]: учебник / Ташлыкова-Бушкевич И.И. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Высшая школа.	2014	<a href="http://www.iprbooks-hop.ru/35563">http://www.iprbooks-hop.ru/35563</a>
<b>Дополнительная литература</b>		
1. Крюков П.Г. Фемтосекундные импульсы. Введение в новую область лазерной физики/ Крюков П.Г.— М.: ФИЗМАТЛИТ	2008	<a href="http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109413.html">http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109413.html</a>
2. Реутов, А. Т. Физика лазеров. Часть 2. Основы теории лазеров : учебное пособие / А. Т. Реутов. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 96 с. — ISBN 978-5-209-03654-8	2011	<a href="http://www.iprbooks-hop.ru/11534.html">http://www.iprbooks-hop.ru/11534.html</a>
3. Бакланов, Е. В. Основы лазерной физики : учебник / Е. В. Бакланов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 131 с. — ISBN 978-5-7782-1606-8	2011	<a href="http://www.iprbooks-hop.ru/45127.html">http://www.iprbooks-hop.ru/45127.html</a>

### 6.2. Периодические издания

1. Журнал «Квантовая электроника». ISSN:1063-7818. Архив номеров. Режим доступа: <http://www.mathnet.ru/qe/archive>.
2. Журнал «Фотоника», ISSN: 1993-7296. Архив номеров. Режим доступа: <http://www.photonics.su>.
3. Журнал «Прикладная фотоника», ISSN:2411-4375. Архив номеров. Режим доступа: <http://applied.photonics.pstu.ru/archives>.
4. Журнал «Наносистемы: физика, химия, математика». ISSN: 2305-7971. Архив номеров. Режим доступа: <http://nanojournal.ifmo.ru/articles>.

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/лабораторного типа, групповых и



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Лекционные аудитории оснащены доской и переносным проектором для проведения занятия с применением компьютерных презентаций и демонстрационных роликов (420-3, 315б-3).

Аудитории для проведения занятий оснащены современными персональными компьютерами, объединенными в локальную вычислительную сеть и укомплектованы необходимым системным и прикладным программным обеспечением (122б-3) и научные лаборатории (107а-3, 107-3, 419-3), где размещены современные лазерные комплексы: миллисекундная и фемтосекундная лазерные установки, а так же переносной лабораторный практикум по лазерной технике.

Рабочую программу составил дир. ИПМФИ Хорьков К.С.

(ФИО, должность, подпись)

Рецензент

Генеральный директор ООО «ВладИнТех»

А.В. Осипов

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФИПМ

Протокол №1 от 30.08.2021 года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

С.М. Аракелян

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена

на заседании учебно-методической комиссии направления 12.03.05

Протокол №1 от 30.08.2021 года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

С.М. Аракелян

(ФИО, должность, подпись)

### ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на 20 22 / 20 23 учебный года

Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.2022 года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

С.М. Аракелян

Рабочая программа одобрена на 20 \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на 20 \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_